PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-312814

(43)Date of publication of application: 09.11.2001

(51)Int.Cl.

G11B 5/738

(21)Application number: 2000-131596

(22)Date of filing: 28.04.2000

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

(72)Inventor: KASHIWAKURA YOSHIHARU

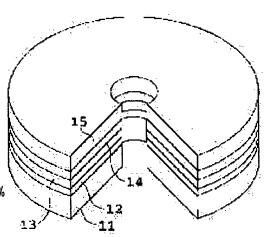
SHIMOZATO MANABU

CHO NANTETSU

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic recording medium which has a Co-Cr intermediate layer having a hcp crystal structure where a structural defect hardly occurs by suppressing the formation of a Co-Cr intermetallic compound and which has improved SNR. SOLUTION: The magnetic recording medium has a laminated structure of four or more thin film layers in which at least a non-magnetic base layer, a nonmagnetic intermediate layer having the hcp structure, a magnetic recording layer and a protective layer is formed on a non-magnetic substrate. In the case, the non-magnetic intermediate layer is an alloy containing three elements of Co, Cr and Mn, having 37 to 50 atom % sum of the Cr and the Mn, and 0 to 10 atom % Mn based on the total atoms of the non-magnetic intermediate layer respectively and the non-magnetic intermediate layer has 0.5 to 5 nm film thickness.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-312814 (P2001-312814A)

(43)公開日 平成13年11月9日(2001.11.9)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 5/738

G 1 1 B 5/738

5D006

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願2000-131596(P2000-131596)

(22)出願日

平成12年4月28日(2000.4.28)

(71)出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 柏倉 良晴

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(72)発明者 下里 学

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(74)代理人 100077481

弁理士 谷 義一 (外2名)

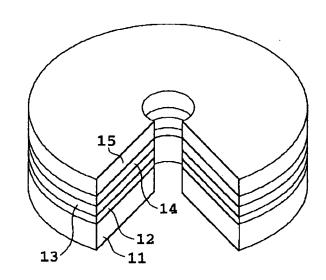
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体

(57)【要約】

【課題】 Co-Cr金属間化合物の形成を抑制し、よ り構造欠陥の少ないhcp結晶構造を有するCo-Cr 中間層を有し、改善されたSNRを有する磁気記録媒体 の提供。

【解決手段】 非磁性基体上に少なくとも非磁性下地 層、hcp構造を有する非磁性中間層、磁性記録層、お よび保護層が形成された4層以上の薄膜の積層構造を有 する磁気記録媒体において、非磁性中間層がCo, C r, Mnの3つの元素を含む合金であり、前記Crと前 記Mnの合計が前記非磁性中間層の全原子を基準として 37原子%以上50原子%以下であり、前記Mnは前記 非磁性中間層の全原子を基準として0原子%超10原子 %以下であり、かつ前記非磁性中間層の膜厚が 0.5 n m以上5nm以下であることを特徴とする磁気記録媒 体。



(4) (3) 3 ×

【特許請求の範囲】

【請求項1】 非磁性基体上に少なくとも非磁性下地層、hcp構造を有する非磁性中間層、磁性記録層、および保護層が順次形成された4層以上の薄膜の積層構造を有する磁気記録媒体において、非磁性中間層がCo,Cr,Mnの3つの元素を含む合金であり、前記Crと前記Mnの合計が前記非磁性中間層の全原子を基準として37原子%以上50原子%以下であり、前記Mnは前記非磁性中間層の全原子を基準として0原子%超10原子%以下であり、かつ前記非磁性中間層の膜厚が0.5 10 nm以上5nm以下であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項2】 前記非磁性中間層が、Mo、W、Ta、TiおよびVからなる群から選択される1つまたは複数の元素をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の磁気記録媒体。

【請求項3】 前記Mo、W、Ta、TiおよびVからなる群から選択される1つまたは複数の元素は、前記非磁性中間層の全原子を基準として2原子%以下であることを特徴とする請求項2に記載の磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はコンピュータ等情報機器用記憶装置等に使用される磁気記録媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】コンピュータを始めとする情報機器用記 ・憶装置の高度化が、日々進んでいる。磁気記録装置においても、情報を読み書きする磁気ヘッドの高度化、および情報が読み書きされる磁気記録媒体の高記録密度化が 30 進められている。

【0003】磁気記録媒体の高記録密度化のためには、 実際に情報信号の記録再生を行う際の再生信号と媒体ノ イズとの比率であるSNR(S/N比)を高める必要が ある。

【0004】一般に磁気記録媒体はアルミ合金やガラスなど非磁性基体上に、その上に成膜される磁性記録層の結晶配向性を制御するための非磁性下地層、情報が記録される磁性記録層、磁気ヘッドとの摺動から磁性記録層を保護するための保護層を順次成膜することにより製造 40 される。図1に一般的な磁気記録媒体の層構成模式図を示す。通常下地層材料にはCrないしCr合金薄膜、磁性記録層にはCoとCrとの合金を主体としこれに数種類の元素を添加した磁性薄膜、保護層にはカーボンを主体とする薄膜が使用される。成膜方法には、薄膜特性の制御が容易で、かつ高品質の薄膜が得られることから、一般にスパッタ法が用いられる。

【0005】 CrもしくはCr合金を用いた下地層の結晶系はbcc(体心立方構造)であり、Coを基とする磁性層の結晶系はhcp(六方最密構造)と異なってい 50

る。そのためCr系下地層上にエピタキシャル成長を行うCo系磁性層の初期結晶成長層はわずかながら乱れた結晶格子となる。この乱れは媒体特性の劣化、とくにノイズが増加する原因となり、SNRを低減させるため、従来から様様な方法により対策がなされてきた。特開平8-329444号公報では、Cr系下地層とCo系磁性層との間にCo-Crを基とし比較的磁性の小さいトcp構造を有する中間層を挿入することによりこの問題を改善しようとしている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】Coに対するCrの添 加量を増加させていくと、金属相中には多数の金属間化 合物やhcpとは異なる結晶構造を有する合金相が形成 される。これらは中間層の結晶格子が h c p 構造を形成 するための妨げとなる。一方、Со-Сr中間層は非磁 性であることが好ましいため、CoへのCrの添加量は 35原子%以上になる場合が通常である。そのためCo -Cr中間層の結晶構造は、マクロ的にはhcp構造を 保ちながら、ミクロ的にはhcp以外の相が形成されて いることになる。このことは、Cr系下地層とCo系磁 性層の間のエピタキシャル成長性を阻害し、CoCr中 間層を使用する主目的であるSNR改善効果を弱めてし まうことになる。またターゲット材の製造過程におい て、金属間化合物の形成は加工を困難なものとする。こ のことはターゲット材品質のバラツキを誘発することに なり、そのまま磁気記録媒体品質の劣化にもつながる。 【0007】本発明は、Co-Cr金属間化合物の形成 を抑制し、より構造欠陥の少ないhcp結晶構造を有す るCo-Cr中間層を提供し、磁気記録媒体のSNRを 改善することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の磁気記録媒体は、非磁性基体上にスパッタリング法により少なくとも非磁性下地層、hcp構造を有する非磁性中間層、磁性記録層が順次形成され、さらに継続してスパッタリング法もしくはCVD法により保護層が形成された4層以上の薄膜の積層構造を有する磁気記録媒体において、非磁性中間層がCo,Cr,Mnの3つの元素を含む合金であり、前記Crと前記Mnの合計が前記非磁性中間層の全原子を基準として37原子%以上50原子%以下であり、前記Mnは前記非磁性中間層の全原子を基準として0原子%超10原子%以下であり、かつ前記非磁性中間層の膜厚が0.5nm以下であることを特徴とする。

【0009】また、本発明の磁気記録媒体は、非磁性中間層にMo、W、Ta、TiおよびVからなる群から選択される1つまたは複数の元素をさらに含んでもよい。 【0010】好ましくは、前記のMo、W、Ta、TiおよびVからなる群から選択される1つまたは複数の元

素は、非磁性中間層の全原子を基準として2原子%以下

• 4) 1 4

3

であってもよい。

[0011]

【発明の実施の形態】図2に、本発明の磁気記録媒体の 概略の断面図を示す。本発明の非磁性基体 1 1 として は、アルミニウムまたはガラス製の基板を用いることが でき、それら基板の表面をNi-Pなどによりメッキし てもよい。非磁性下地層12は、CrmたはCrを主と する非磁性合金を用いて形成することができる。磁性記 録層14は、CoとCrとの合金を主とする磁性合金か らなる層である。前述の磁性合金に対して、その特性を 10 損なわない限りにおいて他の金属元素を添加することが できる。非磁性下地層12および磁性記録層14は、均 ーな薄膜を製造することができる任意の成膜方法を用い て形成することができるが、高品質の薄膜を得るために スパッタ法を用いて形成することが好ましい。また、保 護層15は、カーボン(たとえば、ダイアモンド様カー ボン (DLC) など) を用いることができる。保護層1 5の形成においては、均一な薄膜を製造することができ る任意の成膜方法を用いることができるが、中でもスパ ッタ法およびCVD法が好ましい。

【0012】本発明において、非磁性下地層と磁性記録層との間に設けられる非磁性中間層は、Co, Cr, Mnの3つの元素を含む合金で構成される。Mnは比較的広い組成範囲でCoに固溶するため、Coを非磁性化するために添加するCrの一部をこれで置換えることにより金属間化合物の形成を抑制し、Coのhcp構造の結晶格子欠陥を低減させることが可能である。Mnの添加量はCr系合金の非磁性下地層やCo合金の磁性記録層の組成に応じて適宜選択される。

【0013】ただしMnは金属結合半径が0.112n 30 m (1.12Å)とColong と比較して小さいため、Colong r 中間層の格子間隔を減少させてしまう。この格子間隔の減少は、中間層の上層に形成されるColong 合金の磁性記録層におけるエピタキシャル成長を行ううえで不利となる。このことからMn 添加量には上限が必要となる。すなわち、本発明における非磁性中間層に対するMn の添加量は、好ましくは前記非磁性中間層の全原子を基準として0原子%起10原子%以下であり、より好ましくは2原子%以上8原子%以下である。また、Cr+Mn 量は中間層を非磁性化させるのに必要な最低量とColong な中間層を非磁性化させるのに必要な最低量とColong なの合計は、非磁性中間層の全原子を基準として37原子%以上50原子%以下であることが好ましく、より好ましくは40原子%以上47原子%以下である。

【0014】非磁性中間層の膜厚は、非磁性中間層がその下層にあるCr系非磁性下地層を被覆するのに必要十分な膜厚である必要がある。また同時に、非磁性中間層は、Cr系非磁性下地層の結晶配向性が失われずに、C

o合金磁性記録層がエピタキシャル成長をしうる膜厚でなければならない。本発明において好ましい非磁性中間層の膜厚は、0.5 n m以上5 n m以下であることが好ましく、より好ましくは1.0 n m以上3.0 n m以下である。

【0015】本発明の非磁性中間層13は、非磁性下地層12および磁性記録層14と同様に、均一な薄膜を製造することができる任意の成膜方法を用いて形成することができるが、高品質の薄膜を得るためにスパッタ法を用いて形成することが好ましい。

【0016】また、本発明の磁気記録媒体の製造において、非磁性下地層12、非磁性中間層13,磁性記録層14は、真空を破ることなく連続して成膜される必要がある。これは、各層の間のエピタキシャル成長性を損なわないためである。保護層15も、前記各層の形成の後に真空を破ることなく連続して成膜されることが好ましいが、状況に応じて別個の装置において形成することもできる。

【0017】以下に、本発明の実施例を説明する。

【0018】図2に、実施例の磁気記録媒体の断面図を示す。非磁性基体11として、外径φ95mm内径φ25mmのドーナツ状で、厚さ0.8mmを有するアルミ合金基板を用いた。その基板は、円周方向にテクスチャー加工が施され、およびNi-Pメッキ層を有する。この非磁性基体11上に、非磁性下地層12、非磁性中間層13、磁性記録層14、保護層15を、DCマグネトロンスパッタ法により、真空を破ることなく順次成膜した。

【0019】非磁性下地層12を、Cr80 Mo20 の組成を有するCr合金をターゲットとして用いて、膜厚20 nmになるように成膜した。磁性記録層13を、Co68 Cr20 Pt8Ta3Biの組成を有するCo合金をターゲットとして用いて、膜厚20 nmになるように成膜した。上記のスパッタ成膜によって得られる薄膜の組成は、ターゲット組成にほば等しいことが確認されている。保護層15は、カーボンから成り、その膜厚は10 nmである。各層のスパッタ成膜時のアルゴン圧力は0.66Pa(5mTorr)一定とした。スパッタ成膜前には、非磁性下地層の成膜直前の基板温度が約250℃になるように真空中基板加熱を行っている。

【0020】非磁性中間層13は、非磁性下地層12と磁性記録層14との間に成膜され、表1に示す組成および膜厚を有した。

【0021】表1に、非磁性中間層の組成および膜厚、ならびにそれを有する磁気記録媒体のR/W特性値(SNR)を示した。

[0022]

【表1】

0

【0023】実施例1~3、5および6と比較例1との 比較において、本発明によるСоСгМп非磁性中間層 を有する磁気記録媒体のSNR値は、従来技術であるC o 58 C r 42 非磁性中間層を有する磁気記録媒体(比較例 1) のSNR値を上回っており、中間層へのMn添加が 20 の合金相を形成することが予想される。Moを5at% SNR向上に効果があることが分かる。

比較例3

55

40

【0024】実施例2~4において、Cos6 Cr40 Mn 4の組成を有する非磁性中間層の膜厚を変化させた。非 磁性中間層の膜厚が5 n mより厚くなるとその効果が減 少し始め、10nmでは従来媒体のSNRを下回ってい る。このことから非磁性中間層の膜厚を5 n m以下とす ることが望ましいことが分かる。

【0025】実施例2、5および6において、膜厚を一 定として、非磁性中間層に対するMn添加量を変化させ た。Mn添加量は10原子%まではSNRの改善効果が 30 見られているが、12%まで添加量を増やすとSNRの 低下が見られる。これはMn添加による格子間隔の減少 によるものと考えられ、Mnの添加量は10原子%以下 であることが望ましい。

【0026】従来技術(特開平8-329444号公報 など)によるMoを添加した例では、2原子%のMo添 加(比較例2)で比較例1よりもSNRが若干向上して いる。これはMoがCo、Crより大きな金属結合半径

を有するが故に Co - Cr 中間層の格子間隔を拡大し、 その上層に形成されるCo磁性層との格子整合性が高ま ることによるものである。しかしMoはCo, Crに対 ·する固溶限が小さく、容易に金属間化合物やhcp以外 添加した比較例3では比較例1よりもSNRが減少して いるが、この影響によるものと考えられる。このよう に、より金属結合半径の大きい金属元素を添加すること は格子間隔のうえでSNRの改善を行うことが可能であ るが、その添加量に大きな制限があり、十分な効果をも たらすことができない。

14.7

【0027】非磁性下地層の組成としては、Crao Mo 20 の他に純Cr、Cr 90 Mo 10、Cr 84 W 16 の場合で同 様のSNR改善効果が確認されている。磁性記録層組成 としては、Co68 Cr20 Pt8 Ta3 B1 の他にCo74 C r 19 P t 4 T a 3, C o 62 C r 24 P t 10 B 4, C o 69 C r 23 Pt8の場合で同様のSNR改善効果が確認されてい る。表2に、非磁性下地層としてCr84 W16、および磁 性記録層としてCoss Cr20 PtsTa3B1およびCo 68 C r 20 P t 10 T a 2 を用いた場合の結果を示す。

[0028]

【表2】

	層構成			中間層	SNR
	非磁性下地層	非磁性中間層	磁性記録層	膜厚(nm)	(dB)
比較例4	Cr ₈₄ W ₁₆	Co ₅₈ Cr ₄₂	$Co_{\otimes}Cr_{20}Pt_{8}Ta_{3}B_{1}$	3	25.58
実施例7	Cr ₈₄ W ₁₆	Co ₅₈ Cr ₄₂ Mn ₂	Co _⊗ Cr ₂₀ Pt ₈ Ta ₃ B₁	3	26.02
比較例5	Cr ₈₄ W ₁₆	Co ₅₈ Cr ₄₂	Co ₆₈ Cr ₂₀ Pt ₁₀ Ta ₂	3	25.27
実施例8	Cr ₈₄ W ₁₆	Co ₅₈ Cr ₄₂ Mn ₂	Co ₆₈ Cr ₂₀ Pt ₁₀ Ta ₂	3	25.99

1中の実施例および比較例とその絶対値を比較すること はできない。しかし、比較例4と実施例7、および比較 例5と実施例8との比較において、Mnを含む中間層を 用いた実施例7および8においてSNRが約0.5~ 0.6 d B向上しており、これらの非磁性下地層および 磁性記録層を用いた場合においても、本発明の中間層が 大きな効果を示すことは明らかである。

【0030】CoCrMn中間層は、Co、Crおよび Mnから成る合金であってもよい。しかしながら、Co CrMn中間層に対して、Mo、W、Ta、Tiおよび 10 面図である。 VなどのCoよりも金属結合半径が大きな金属元素を添 加することは、中間層の格子間隔を拡大させる効果があ り、SNR改善に有効である。ただし、前述の従来技術 の非磁性中間層に対するMo添加(比較例2および3) と同じ理由から、その添加量は2原子%以下に制限され る。

【0031】以上のように、本発明により磁気記録媒体 のSNRを高め、記録密度を改善することが可能であ る。

[0032]

【発明の効果】以上のように、本発明は非磁性基体上に スパッタリング法により少なくとも非磁性下地層、磁性

記録層が順次形成され、さらに継続してスパッタリング 法もしくはCVD法により保護層が形成された3層以上 の薄膜の積層構造を有する磁気記録媒体において、非磁 性下地層と磁性記録層との間にCoCrMn合金中間層 を設けその組成および膜厚を規定の範囲に限定すること により、従来媒体よりもSNRを増加させ記録密度を改 善できる。

【図面の簡単な説明】

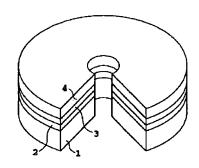
【図1】一般的な磁気記録媒体の層構成を示す概略の断

【図2】本発明の磁気記録媒体の層構成を示す概略の断 面図である。

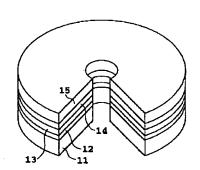
【符号の説明】

- 非磁性基体 1
- 非磁性下地層
- 磁性記録層
- 保護層
- 1 1 非磁性基体
- 1 2 非磁性下地層
- 1 3 非磁性中間層
 - 14 磁性記録層
 - 15 保護層





【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 趙 南哲

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内

Fターム(参考) 5D006 BB02 CA01 CA04 CA05 CA06 DAO3 FAO9